HIGH-FIELD EXPERIMENT WITH NARROW WAVEGUIDE

Kazue Yokoyama¹, Toshiyasu Higo, Shuji Matsumoto, Shigeki Fukuda, Noboru Kudoh, Yasuo Higashi, Yuich Watanabe High Energy Accelerator Research Organization (KEK), 1-1 Oho, Tsukuba, Ibaraki, 305-0801

Abstract

High-gradient RF breakdown studies have been in progress at Nextef (New X-band Test Facility at KEK) since 2006. To study the characteristics of different materials on high-field RF breakdown, we have performed high-gradient experiments by using narrow waveguides that has a field of around 140 MV/m at 50 MW power. The first high-gradient test was conducted by using a waveguide made of copper at XTF, the old X-band Test Facility at KEK. The second high-gradient test has been conducted by using a stainless-steel waveguide at Nextef. The result of second test showed that the stainless-steel waveguide had a better performance, fewer RF breakdowns for a higher electric field than the copper waveguide. Breakdown rate of stainless-steel case was measured and the results are described in this paper.

狭導波管を用いた高電界放電特性

1.はじめに

Nextef (New X-band Test Facility)では、異な る材料での高電界放電特性に関する基礎研究を 2006年から進めている[1][2]。この基礎研究は、 100 MWのRF入力で200 MV/mの電界が得られるよう に、導波管の幅と高さの両方を狭くした狭導波管 を用いて高電界試験を行っている。この手法で達 成できる電界値や放電頻度、及び物質表面の放電 痕の観測などから物質による放電特性を実験的に 調べるものである。このような物質による放電特 性を調べる基礎研究は、常伝導加速器での安定な 高電界加速の可能性を探るためにCERNやSLACでも 行われている。例として、CERNでは電極にDC高圧 をかけて表面のプロセシングをした後に、放電頻 度を測定して評価をしている[3]。また、SLACでは、 幅、高さのどちらか一方を狭くした狭導波管を用 いて放電による物質放電限界値を評価した[4]。 Nextefでは、高電界RFを印加して物質の放電特性 に重点をおいて研究を行っている。

Nextefでの最初の高電界試験は、銅製狭導波管を使用してXTF(X-band Test Facility)で行った[2]。プロセシングは約1ヶ月行った。この結果をもとに、移設後のNextefではより信頼性の高い実験を行えるように設備を整えた。2番目の高電界試験は、ステンレス製狭導波管を使用してNextefで行った。より詳細な放電特性を調べるために、プロセシングの方法の確立や放電時のRF波形の観測、放電頻度の測定法などを改良している。

本稿では、高電界試験の状況と、これまで行った銅製とステンレス製の狭導波管試験のまとめを 報告する。

2. 高電界試験セットアップ

2.1 狭導波管

狭導波管はWR90導波管をベースにしたもので、高さ10.16 mmから1 mmまで減少させた中央では、RF入力パワーが100 MWで約200 MV/mの高電界が発生するような設計になっている[2]。幅も狭めて群速度が約0.3~cで通常リニアコライダー等で用いる加速管に近い値にした。表 1 に今回報告する狭導波管のパラメータを示す。

表1.パラメータ比較

製造番号	# CU002	#SUS003
物質	銅 (OFC)	ステンレス
		(SUS316L)
vswr (測定)	1.44	1.12
loss[dB] (測定)	-0.42	-1.56
vswr(HFSS)	1.04	1.08
Loss [dB] (HFSS)	-0.26	-1.83
E-field@100MW	212	189
(HFSS) [MV/m]		

2.2 高電界試験セットアップ

狭導波管の高電界試験は、Nextef KT-1ステーションで行っている。この試験施設では、PPMクライストロンを用いて、パルス幅400 ns、繰り返し50 pps、RFパワー約50 MWまでの高電界試験が可能である。図1に、そのセットアップを示す。放電観測のために、鉛シールド内狭導波管周囲にX線

¹ E-mail: <u>kazue.yokoyama@kek.jp</u>

検出器(シンチレータ及びPMT)とアコース ティックセンサーを設置している。また、方向性 結合器から取り出したRF入出力、反射波形をクリ スタルダイオードで検波し、オシロスコープ (DPO7054)でデータ収集を行っている[5]。図2 にデータ収集系のセットアップを示す。RFトリッ プが起こった場合、10パルス分のデータを保存す る。また、毎パルスの波形の積分値とピーク値を 算出し、定常パルスと比較した値を保存している。 これらの波形を解析することによって、放電イベ ントの同定が可能である。このシステムによって、 狭導波管で見られる放電波形は、連続するイベン トではなく1パルスの急激な変化であることがわ かってきた。また、クライストロンで時々発生す る、パルス欠けイベントの検出やRF変動も観測可 能になり、狭導波管由来のイベントとの分別も可 能になっている。

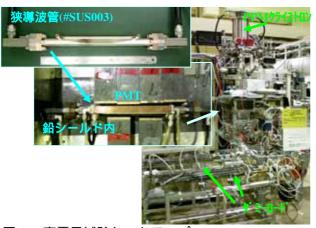


図1.高電界試験セットアップ。

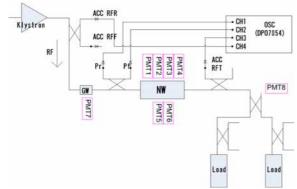


図2.RF波形データ収集システムブロック図。

2.3 プロセシング

RF投入の初期には、表面の小突起や不純物を減 らして表面状態を改善し、RF的になめらかにする ことが必要である。この間の現象の特徴としては、 真空圧力の増加(アウトガス現象)として現れる。真 空圧力の大幅な上昇は二次放電を誘発し時には物 質表面に大きなダメージを与える可能性があると 考え、プロセシングでは、このようなダメージを 避けながら進めた。そのため、プロセシングの自 動運転プログラムでは、常に真空圧力をチェック しながら、パワーの増減を行っている。真空度が 一定値以上悪くなった場合には、パワーを増やさ ない、また真空圧力の上昇があった場合には、パ ワー値を下げる等の制御を行っている。ここでの 真空値の閾値、パワーの上げ幅や時間ステップに 関しては、経験によるところが大きい。我々は今 までの経験を勘案して、先ず短いパルス幅で電力 を最大まで上げ、そのプロセッシングが終了した ら次のパルス幅に広げるというステップを踏んで いる。また、一定パルス幅でパワー値を増減させ てプロセシングを進めるだけでなく、パルス幅を 変えてプロセシングを進める方法も検討している。

最近は放電現象が電界の値のみならず、パルス内の物質表面温度上昇に関与するPT値パラメータ(RF入力パワー [MW])×(パルス幅 [ns]) ^α にも関連するとされ注目されている。この立場では物質表面の温度が上昇すると、物質疲労が起こり、表面が破壊される[6]。破壊が起きない程度のパワー値とパルス幅の最適なコンピネーションを物質によって見つけることができれば、プロセシング時間はより効率よく進められると予想している。これらの実証も又本実験の目的の一つである。

3 . 実験

3.1 測定方法

放電の同定方法としては、RF反射波形の大きさ、入力波と透過波から求めるミッシングエネルギー、ファラデーカップで検出する急激な放出電流波形の変化、真空度の悪化によるもの等で判別するのが一般的である[7]。狭導波管内のどこかで放電した場合、反射波は通常状態よりも大きくなる。今回は、数MW程度のRF反射波レベルで、放電イベントを同定する方法を取った。将来的には反射波のみの方法でなく、より精度を上げる予定である。

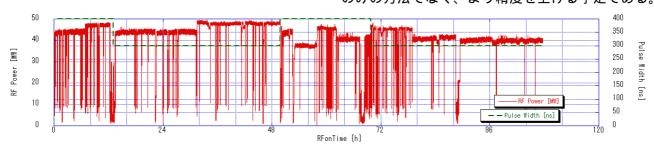


図3.放電頻度測定中のRFパワー推移。

放電頻度(BDR)の測定は基本的に最大定格までのプロセッシングが終了した点から、短りない方向へパルス幅や電力毎の放電して落として変更を表して変更を表して変更を表して変更を表して変更を表して変更を表して変更を表して変更を表して変更を表して変更を表してでででは、大が電子を表している。この対電が起きる。では、大が電子を表面が再度であるとがである。この状態になった状態になったが必要になる。たると推測している。この状態での対電が必要になる。なかで再度の状態での放電はBDR計測には含めたった。

3.2 結果と考察

図 4 に # CU002と # SUS003のプロセシングによ る達成PT値と電界を示す。図4において上限はプロ セシング中の最大値、中心値がガウス分布を仮定 したときの値である。#CU002の試験は、XTFで 行ったが放電頻度が高く、50 MW以上投入できな かった。#SUS003では、Nextef KT-1ステーション で可能な最大RFパワー (50 MWレベル)に達して しまい、試験体により決まるであろう限界値に達 していない。PT値は、耐放電性の一指標であり、 我々の限られたデータからはステンレスのほうが 若干優れていると評価できる。但し、両者のプロ セシングの方法など試験環境の違いを考慮すると 引き続き両材質の評価試験をする必要がある。ま た、本試験で得られたPT値は、SLACで行われた狭 導波管試験での到達PT値より低い。この原因を探 ることも今後の課題である[4]。

図5に放電頻度(BDR)の測定結果を示す。これは#SUS003のデータだけであるが、各パルス幅ごとにBDRの電力依存性の大体の傾向が得られた。図に示した線は、BDRが電力の指数関数になっているとしてフィットしたものである。SLACの同様の試験は電力投入の限界を調べるもので、本試験のような定常状態でのBDRを測定するものではない。その意味で狭導波管でのBDR計測は初めてである。今後銅製狭導波管で同様のデータを取り図4の傾向と比較し、材質の違いを明らかにしたい。

4.まとめ

銅製とステンレス製狭導波管の高電界試験を終え、物質による放電特性の研究環境がほぼ整った。#SUS003に関しては、今後、SEM等による表面観察を行う。また、銅製狭導波管#CU004で、高電界試験を行い銅のBDR測定を行い、#SUS003と同じ実験環境での放電特性の評価を行う予定である。また、次の材料としてはジルコン銅を検討している。熱処理によって結晶配列が壊れる問題があるが、放電頻度を比較しながら製作方法を探究することも検討している。

参考文献

- [1] 松本 修二, 他 "100MW級Xバンド加速管試験施設 Nextefについて", in this meeting.
- [2] 横山 和枝,他 "狭導波管を用いたX-band高電界試験",第4回日本加速器学会・第32回リニアック技術研究会プロシーディングス、TP09、和光、Aug. 2007.
- [3] A. Descoudre, et. al., "DC Breakdown experiments for CLIC", Proc. of EPAC08, Genoa, Italy, June 23-27, 2008, pp.577-579.
- [4] V. A. Dolgashev, S. G. Tantawi, "RF Breakdown in X-band. Waveguides," TUPLE098, EPAC'02, 3-7 June, 2002, Paris,. France, pp. 2139-2141.
- [5] 牛本信二, 他 " Nextef におけるRF波形データ収集システム", in this meeting.
- [6] J.J. Huopana, et. al., "Thermal Fatigue Issues in High Gradient Particle Accelerators," CLIC-Note-702
- [7] M. Johnson, et. al., "RF-breakdown Experiments at the CTF3 Two-beam Test-stand", Proc. of EPAC08, Genoa, Italy, June 23-27, 2008, pp2800-2802.

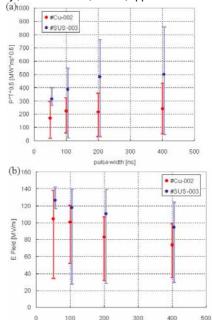


図 4.物質放電限界。(a) PT値、(b)E-Field。

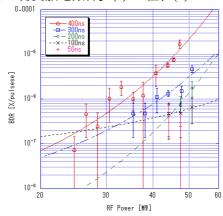


図5.#SUS003の放電頻度。